

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

Generalità sulle Misure di Grandezze Fisiche

- Misurazioni indirette
- Esempi di stima di incertezze

Torino, 28-May-02

1

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

Testi consigliati

- Norma UNI 4546 - Misure e Misurazioni; termini e definizioni fondamentali - Milano - 1984
- Norma UNI-CEI 9 - Guida all'espressione dell'incertezza nella misurazione - Milano - 1997

– UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione
CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano

Torino, 28-May-02

2

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

Misurazioni indirette

Il misurando non è messo a confronto con una grandezza di riferimento della stessa specie (campione),
ma

il valore del misurando e' ottenuto

elaborando i risultati di una o piu' misurazioni dirette

effettuate su grandezze ad esso collegate

Torino, 28-May-02

3

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

Misurazioni indirette

- Esempi:
 - Velocità di un oggetto: misurazioni dirette di lunghezza e tempo
 - Densità di una sostanza: misurazioni dirette di massa e di volume
 - Volume di un solido sferico: misurazione diretta di lunghezza (diametro)
 - Resistenza di un resistore: misurazioni dirette di tensione e corrente

Torino, 28-May-02

4

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

Misurazioni indirette

- La maggior parte delle misure è ottenuta in questo modo
- Motivazione della scelta: quasi sempre per ragioni di comodità (costo,...)
 - Con riferimento agli esempi:
 - la densità potrebbe essere ottenuta anche con un densimetro
 - la resistenza potrebbe essere ottenuta per confronto con resistore campione

Torino, 28-May-02

5

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

Misurazioni indirette

- La misurazione indiretta presuppone l'esistenza di un **modello**

$$n' = f(n_1, n_2, .. n_i ... n_m)$$

che lega le m misure n_i delle grandezze $q_1, ... q_m$ alla misura n' della grandezza q'

- La presenza del **modello** implica una incertezza aggiuntiva “di modello”: $f(...)$ non descrive **adeguatamente** le relazioni nel mondo empirico

Torino, 28-May-02

6

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

Misurazioni indirette

- Esempi:
 - Velocità: $v = l / t$
 - Densità: $\delta = m / V$
 - Volume: $V = \pi \cdot d^3 / 6$
 - Resistenza: $R = V / I$

Torino, 28-May-02

7

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

Stima delle incertezze Modello deterministico

- Ipotesi:
 - Sono **definite e note** le incertezze δn_i delle misure dirette n_i
$$n_i = n_{i0} \pm \delta n_i$$
 - Le grandezze q_i sono tutte **indipendenti**
 - Le incertezze δn_i sono **piccole** rispetto alle misure n_i
 - Sono definite e calcolabili le **derivate parziali prime** di f rispetto alle variabili indipendenti

Torino, 28-May-02

8

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

Stima

Modello deterministico

- Il valore centrale n'_o da attribuire alla misura è dato da:
$$n'_o = f(n_{1o}, n_{2o}, \dots, n_{mo})$$

– con n_{io} valori centrali delle misure n_i
- L'incertezza massima $\delta n'$ da attribuire alla misura è data da:
$$\delta n' = \left| \frac{\partial f}{\partial n_1} \right| \delta n_1 + \left| \frac{\partial f}{\partial n_2} \right| \delta n_2 + \dots + \left| \frac{\partial f}{\partial n_m} \right| \delta n_m$$

Torino, 28-May-02

9

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

Esempi ($a > 0, b > 0$)

- Somma
$$x = a + b$$
$$\delta x = E_x = \delta a + \delta b$$
- Differenza
$$x = a - b$$
$$\delta x = E_x = \delta a + \delta b$$

Torino, 28-May-02

10

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

Esempi

- Prodotto
$$x = a \cdot b$$
$$\frac{\delta x}{|x|} = \varepsilon_x = \frac{\delta a}{|a|} + \frac{\delta b}{|b|} = \varepsilon_a + \varepsilon_b$$
- Quoziente
$$x = \frac{a}{b}$$
$$\frac{\delta x}{|x|} = \varepsilon_x = \frac{\delta a}{|a|} + \frac{\delta b}{|b|} = \varepsilon_a + \varepsilon_b$$

Torino, 28-May-02

11

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

Esempi

- Potenza
$$x = a^n$$
$$\frac{\delta x}{|x|} = \varepsilon_x = n \frac{\delta a}{|a|} = n \varepsilon_a$$
- Radice
$$x = \sqrt[n]{a}$$
$$\frac{\delta x}{|x|} = \varepsilon_x = \frac{1}{n} \frac{\delta a}{|a|} = \frac{\varepsilon_a}{n}$$

Torino, 28-May-02

12

Esempi

- Piccolo incremento

$$x = a + \Delta; \left| \frac{\Delta}{a} \right| \ll 1$$

$$\frac{\delta x}{|x|} = \varepsilon_x = \frac{\delta a}{|a|} + \left| \frac{\Delta}{a} \right| \cdot \frac{\delta \Delta}{\Delta} = \varepsilon_a + \left| \frac{\Delta}{a} \right| \varepsilon_\Delta$$

Modello probabilistico

- La stima n'_o da attribuire alla misura è data da:

$$n'_o = f(n_{1o}, n_{2o}, \dots, n_{mo})$$

- con n_{io} valori stimati delle misure n_i ottenute con le misurazioni dirette

Stima delle incertezze modello probabilistico - I

- Ipotesi analoghe al caso deterministico:
 - Sono definite e note le **incertezze tipo** u_{n_i} delle misure dirette n_i
 - Le grandezze q_i sono tutte **statisticamente indipendenti**
 - Le incertezze tipo u_{n_i} sono **piccole** rispetto alle misure n_i
 - Sono definite e calcolabili le **derivate parziali prime** di f rispetto alle variabili indipendenti

Stima modello probabilistico - I

- La **varianza composta** u_n^2 , da attribuire alla misura è data da:

$$u_n^2 = \left(\frac{\partial f}{\partial n_1} \right)^2 u_{n_1}^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial n_2} \right)^2 u_{n_2}^2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial n_m} \right)^2 u_{n_m}^2$$

- L'**incertezza tipo composta** u_n , è la radice quadrata positiva della varianza composta

Stima delle incertezze modello probabilistico - II

- Se non vale l'ipotesi di non correlazione:
 - Sono definite e note le incertezze tipo u_{n_i} delle misure dirette n_i
 - Le grandezze q_i sono **correlate**
 - Le incertezze tipo u_{n_i} sono piccole rispetto alle misure n_i
 - Sono definite e calcolabili le derivate parziali prime di f rispetto alle variabili indipendenti

Stima modello probabilistico - II

- La **varianza composta** $u_{n'}^2$, da attribuire alla misura è data da:

$$u_{n'}^2 = \sum_{i=1}^m \left(\frac{\partial f}{\partial n_i} \right)^2 u_{n_i}^2 + 2 \sum_{i=1}^m \sum_{j=i+1}^{m-1} \frac{\partial f}{\partial n_i} \frac{\partial f}{\partial n_j} u_{n_i, n_j}$$

- dove u_{n_i, n_j} è la covarianza stimata associata a n_i e n_j

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

Stima modello probabilistico - II

- Anche in questo caso:
L'incertezza tipo composta u_n , è la radice quadrata positiva della varianza composta

Torino, 28-May-02

19

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

Stima modello probabilistico - II

- La covarianza delle medie aritmetiche di due variabili aleatorie p e q è data da:

$$u_{p,q} = \frac{1}{m(m-1)} \sum_{k=1}^m \left(p_k - \bar{p} \right) \left(q_k - \bar{q} \right)$$

Torino, 28-May-02

20

Esempi ($a > 0, b > 0$, non correlati)

- Somma
$$x = a + b$$
$$u_x^2 = u_a^2 + u_b^2$$
- Differenza
$$x = a - b$$
$$u_x^2 = u_a^2 + u_b^2$$

Esempi (non correlati)

- Prodotto
$$x = a \cdot b$$
$$\left(\frac{u_x}{x}\right)^2 = \left(\frac{u_a}{a}\right)^2 + \left(\frac{u_b}{b}\right)^2$$
- Quoziente
$$x = \frac{a}{b}$$
$$\left(\frac{u_x}{x}\right)^2 = \left(\frac{u_a}{a}\right)^2 + \left(\frac{u_b}{b}\right)^2$$

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

Esempi

- Potenza $x = a^n$
.....
- Radice $x = \sqrt[n]{a}$
.....

Torino, 28-May-02

23

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

Esempi

- Se tutte le stime d'ingresso sono correlate con coefficienti di correlazione $r_{n_i, n_j} = 1$

$$u_{n'}^2 = \left(\sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial n_i} u_{n_i} \right)^2$$

- I coefficienti di correlazione sono definiti come:

$$r_{p,q} = \frac{u_{p,q}}{u_p \cdot u_q}$$

Torino, 28-May-02

24

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

Misurazioni dirette e indirette

Un esempio:

**misura di resistenza di un
resistore**

Torino, 28-May-02

25

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

**Misurazione di resistenze
(modello deterministico dell'incertezza)**

Si analizzano tre metodi:

- ohmetro
- metodo "volt-amperometrico"
- ponte di Wheatstone

Torino, 28-May-02

26

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

Ohmetro

Metodo di misurazione in cui lo strumento fornisce direttamente la misura.

Prestazioni metrologiche definite da:

- Caratteristiche dello strumento
- Grandezze di influenza
- Incertezza intrinseca del misurando (effetto della temperatura, resistenze di contatto, ecc.)

L'incertezza intrinseca del misurando sarà discussa una sola volta parlando del ponte di Wheatstone

Torino, 28-May-02

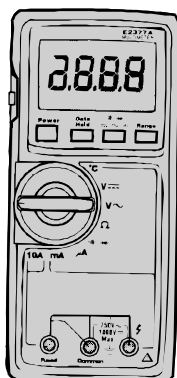
27

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis



Ohmetro Caratteristiche strumento



Le prestazioni dello strumento ricavate dal **manuale** sono diverse in base alla portata impiegata:


<u>Portata</u>	<u>Incertezza</u>
300 Ω	0.7%+2 count
3k Ω - 3M Ω	0.7%+1 count
30M Ω	2%+1 count

Torino, 28-May-02

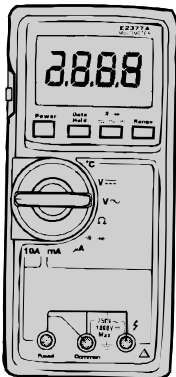
28

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis



Ohmetro
Grandezze influenza



Il campo d'impiego delle grandezze di influenza per il corretto funzionamento dello strumento è letto sul **manuale**; ad esempio:

- temperatura: **$25 \pm 5 \text{ } ^\circ\text{C}$**
- tempo dalla taratura: **1 anno**

Si ipotizza che la misurazione sia eseguita all'interno del campo d'impiego

Torino, 28-May-02

29

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

Ohmetro

La formula dell'incertezza è binomia e quindi **incertezze relative inferiori si hanno vicino al fondo scala**

Esempi (L é la lettura):

$R = 2900\Omega \Rightarrow L = 2900 \Rightarrow$

$$E_R = 2900 \cdot 0.007 + 1 = 21.3\Omega \Rightarrow \varepsilon_R = \frac{21.3}{2900} \approx 0.0074 \approx 0.7\%$$

$R = 3100\Omega \Rightarrow L = 310 \Rightarrow$

$$E_R = 10 \cdot (310 \cdot 0.007 + 1) = 31.7\Omega \Rightarrow \varepsilon_R = \frac{31.7}{3100} \approx 0.01 \approx 1\%$$

Torino, 28-May-02

30

Metodo “volt-amperometrico”

Metodo di misurazione **indiretto** in cui il valore di resistenza è ottenuto come:

$$R = \frac{V}{I}$$

a partire dalle **misurazioni dirette** di un voltmetro ed un amperometro.

Metodo “volt-amperometrico”

Prestazioni metrologiche definite da:

- Caratteristiche degli strumenti, grandezze di influenza e composizione delle incertezze
- Incertezza intrinseca del misurando (effetto della temperatura, resistenze di contatto, ecc.)
- Tipo di circuito impiegato per la misurazione: voltmetro “a monte” oppure voltmetro “a valle” (problema del carico strumentale o “consumo”)

Metodo “volt-amperometrico”

Misurazione indiretta: si sommano le incertezze relative degli strumenti :

$$R = \frac{V}{I} \Rightarrow \varepsilon_R = \varepsilon_V + \varepsilon_I$$

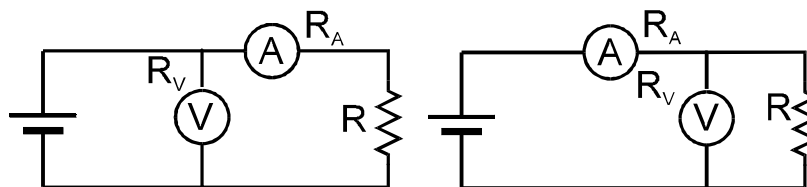
Esempio: strumenti elettromeccanici in classe 1

$$\begin{cases} V_{FS} = 100V & \delta V = 1V & V = 80V & \Rightarrow \varepsilon_V = 1.25\% \\ I_{FS} = 10A & \delta I = 0.1A & I = 4A & \Rightarrow \varepsilon_I = 2.5\% \end{cases}$$

$$R = \frac{V}{I} = 20\Omega; \varepsilon_R = 3.75\%$$

Metodo “volt-amperometrico”

Gli strumenti non sono “ideali”



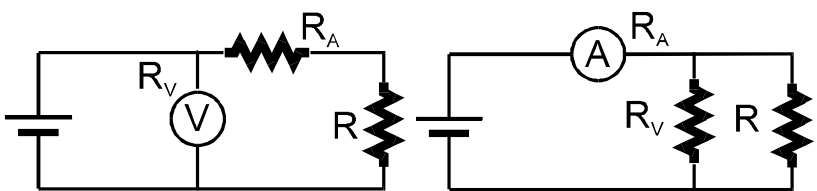
- L'ampmetro ha una resistenza interna R_A **non nulla**
- Il voltmetro ha una resistenza interna R_V **non infinita**

Misure-generalità n. 4

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

Metodo “volt-amperometrico”



Voltmetro a monte: si misura $R+R_A$

Voltmetro a valle: si misura $R//R_V$

Torino, 28-May-02

35

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

Metodo “volt-amperometrico”

Il “consumo” può essere uno scostamento perché:

- può essere descritto da un **modello** e quindi può essere **corretto**
- la correzione non può **essere totale**, perché i valori del carico strumentale sono affetti da incertezza
- **e quindi** conviene cercare prima di tutto la condizione operativa in cui l'effetto del carico strumentale è minore

Torino, 28-May-02

36

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

Il ponte di Wheatstone

Metodo di misurazione in cui il valore di resistenza è ottenuto per “confronto” del resistore incognito con resistori campione

Il confronto si effettua ricercando un equilibrio di tensioni, cioè la misura nulla di una tensione “a vuoto”

Torino, 28-May-02

37

MISELN-GEN-04

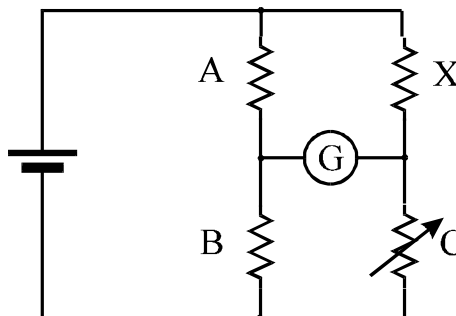
Franco Ferraris
Marco Parvis

Il ponte di Wheatstone

Si modifica il campione C fino a che il galvanometro G indica equilibrio

$$R_X = \frac{R_A}{R_B} R_C$$

- R_X : misurando
- R_A/R_B : trasduttore “comandato”



Torino, 28-May-02

38

Il ponte di Wheatstone

Prestazioni metrologiche definite da:

- Caratteristiche dei resistori impiegati
- Grandezze di influenza
- Risoluzione del galvanometro
- Fenomeni secondari (forze termoelettromotrici, resistenze di contatto,...)
- Incertezza intrinseca del misurando (effetto della temperatura, resistenze di contatto, ecc.)

Il ponte di Wheatstone

L'incertezza su R_X relativa ai **resistori impiegati** si ottiene con le regole di composizione delle incertezze:

$$R_X = \frac{R_A}{R_B} R_C \Rightarrow \varepsilon_{R_X} = \varepsilon_{R_A} + \varepsilon_{R_B} + \varepsilon_{R_C} + \varepsilon_{\delta_i}$$

Note:

- I termini ε_{δ_i} rappresentano gli effetti secondari di cui si tiene conto nel calcolo delle incertezze
- Nel calcolo delle incertezze ε si è tenuto conto delle **grandezze di influenza** (temperatura, tempo, ...)

Il ponte di Wheatstone

L'incertezza σ_X dovuta al **galvanometro** si determina sperimentalmente squilibrando leggermente il ponte

$$\sigma_X = \frac{\Delta R_X / R_X}{\Delta e / \delta e} \text{ dove } \begin{cases} R_X & \text{valore di equilibrio di X} \\ \Delta R_X & \text{variazione intorno all'equilibrio} \\ \Delta e & \text{deviazione prodotta da } \Delta R_X \\ \delta e & \text{minima deviazione apprezzabile} \end{cases}$$

Il ponte di Wheatstone

- L'incertezza stimata finora è dunque composta dai termini:

$$\mathcal{E}_{R_X} = \mathcal{E}_{R_A} + \mathcal{E}_{R_B} + \mathcal{E}_{R_C} + \sigma_X + \dots$$

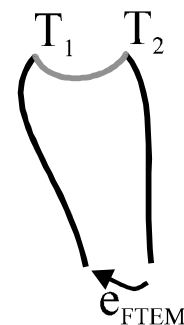
Il ponte di Wheatstone

- L'incertezza dovuta ad alcuni **effetti secondari** si può valutare con prove "ad hoc".
- I principali effetti secondari sono:
 - le forze termoelettromotrici (FTEM)
 - le resistenze di contatto.
- Questi effetti secondari sono:
 - **correggibili** con opportuni modelli
 - **riducibili** con opportuni procedimenti

Il ponte di Wheatstone

Una **FTEM** è una tensione che si genera quando:

- Esiste una giunzione tra **materiali diversi**
- Esiste una **differenza di temperatura** tra i punti del circuito.



$$e_{FTEM} = f(T_1 - T_2) \approx \alpha(T_1 - T_2) + \beta(T_1 - T_2)^2 + \dots$$

$$\alpha \approx 5 \div 50 \mu V / K; \beta \approx 0$$

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

Il ponte di Wheatstone

L'effetto delle FTEM:

- Si **minimizza** equalizzando termicamente il circuito
- Si rende **sufficientemente piccolo** eseguendo due misure prima e dopo aver invertito l'alimentazione del ponte (le FTEM, che dipendono dalla temperatura, non si invertono)

Torino, 28-May-02

45

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

Il ponte di Wheatstone

La **resistenza di contatto** è quella resistenza che si genera ove esiste un contatto mobile tra due conduttori.

Le resistenze di contatto sono causa di problemi perché:

- Il valore **varia** ogni volta che si fa il contatto
- Si tratta di resistenze non note che si pongono **in serie** ai diversi elementi e ne alterano il valore

Torino, 28-May-02

46

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

Il ponte di Wheatstone

Le resistenze di contatto sono dell'ordine dei centesimi di ohm. Il loro effetto relativo é tanto più elevato quanto più sono bassi i valori di resistenza coinvolti

Torino, 28-May-02

47

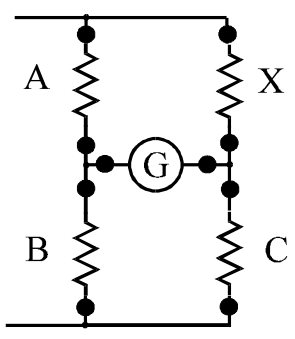
MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

Il ponte di Wheatstone

I contatti sono due per ogni oggetto, cioè dieci in un ponte

Ogni contatto si può modellizzare con una resistenza



Torino, 28-May-02

48

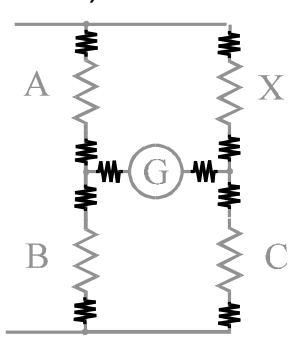
MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

Il ponte di Wheatstone

L'effetto delle resistenze di contatto può essere diminuito operando (se possibile) con resistori A, B e C di elevato valore

NOTA: esistono configurazioni circuitali per "eliminare" l'effetto di alcune resistenze di contatto, ma NON di tutte



Torino, 28-May-02

49

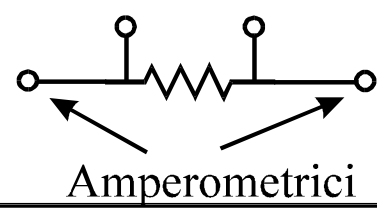
MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

Le resistenze di contatto

- Soluzione: prelevare la tensione che definisce la resistenza in modo indipendente dall'adduzione della corrente

Si costruisce il resistore con quattro morsetti: due destinati all'adduzione della corrente (amperometrici) e due destinati al prelievo della tensione (voltmetrici)



Torino, 28-May-02

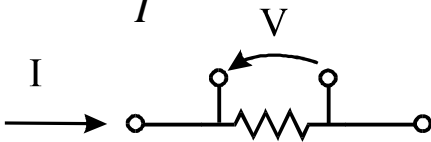
50

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

Le resistenze di contatto

La resistenza del doppio bipolo è ora definita come rapporto tra la corrente I ai morsetti amperometrici e la tensione V tra i morsetti voltmetrici

$$R = \frac{V}{I}$$


The diagram shows a horizontal circuit with a central resistor. An arrow labeled I points into the left terminal. A curved arrow labeled V indicates the voltage measurement across the central resistor, with terminals on either side of it.

Torino, 28-May-02

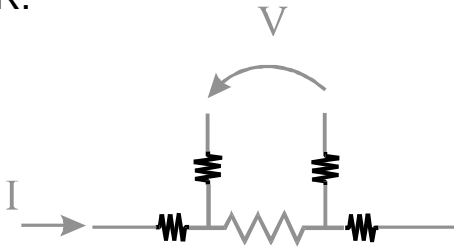
51

MISELN-GEN-04

Franco Ferraris
Marco Parvis

Le resistenze di contatto

Le resistenze di contatto ora non influenzano né la definizione, né la misurazione di R .



The diagram shows a horizontal circuit with a central resistor. On either side of the central resistor, there are vertical branches, each containing a resistor symbol. An arrow labeled I points into the left terminal. A curved arrow labeled V indicates the voltage measurement across the central resistor, with terminals on either side of it.

Torino, 28-May-02

52